## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60006811

**PUBLICATION DATE** 

14-01-85

APPLICATION DATE

24-06-83

APPLICATION NUMBER

58113771

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR:

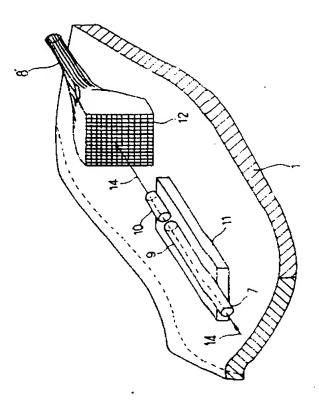
ABE TOSHIO;

INT.CL.

G01B 11/16

TITLE

: STRAIN OBSERVING DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To perform stable operation without mechanical deterioration against the repeatedly generated strain of an object by separating a light transmitting part and a photodetecting part.

CONSTITUTION: Light 14 transmitted from a light source is focused by a lens 10 and is made incident to the 1st fiber cable 7. The light 14 is transmitted from a light transmitting part 9 to the lens 10 and is made incident to a photodetecting part 12 after focusing. When there is no strain in an object 1, the light 14 is made incident to the central part of the photodetecting part 12 but when a strain is generated in the object, the positional relation between a base plate 11 and the part 12 is distorted and therefore the light 14 is displaced on the part 12. The light 14 transmitted from the light projecting part of the 2nd fiber cable 8 appears consequently in the position corresponding to the displacement on the part 12. Such light 14 is photoelectrically converted by a photoelectric transducer and the electric signal is transmitted to a comparator 18.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-6811

⑤ Int. Cl. GO1 B 11/16

識別記号

庁内整理番号 7625-2F 砂公開 昭和60年(1985)1月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

### **砂歪観測装置**

②特

願 昭58—113771

②出 願昭58(1983)6月24日

②発 明 者 阿部俊雄

鎌倉市上町屋325番地三菱電機

株式会社鎌倉製作所内

· ⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩増雄

外2名

#### 明 細 製

- 発明の名称 歪観測表置
- 2. 特許請求の範囲

物体の飛みを、この物体に固着した歪検出器の変形に 関換して観測する 歪観測 基 置において、光を伝送する 第1のファイバケーブルと、この 第1のファイバケーブルの 送光部の 光軸上に置かれた しいズと、上記送光部とレンズを 固定しかつ上記物体に固 箱 された 基 板と、上記レンズに 対向しか つ上 記物 体に 固着 された 上記 とれる のの 光を 受 さる 第2のファイバケーブルと で上 記 第2のファイバケーブル 経由 送出し、上記 第2のファイバケーブルの 受 光部で 受 光した 光信号 を 処理する 光信号 処理 部を 偏えたことを 特 後とする 孔 観 御 装 置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は飛椒御装置の改良に関するもので、 詳しくは物体の歪を光伝機路の風曲による光伝送 損失の変化を利用して歪を検出する、飛銀側装置 を提供するものである。

まず、従来の近親測装配を図を用いて簡単に説明する。第1図は従来の歪観測装配の構成図で図中、(1)は物体(例えばアンテナなど)。(2)はこの物体(1)に接雅されたストレインゲージ。(3)はこのストレインゲージ(2)へワイヤ(4)により接続される処理回路である。

この様な構成において、物体(1)に熱が加えられるなどして歪みが生ずると、ストレインゲージ(2)も、物体(1)に付随して歪むから、その抵抗値が変化する。この抵抗値の変化を上記処理回路(3)で測定することによって物体(1)の歪みを測定することができる。このような歪観測装置は人工術展等の平均飛しょう体に搭載され、アンテナ等の歪みを観測するために使用されている。

しかしながら従来のこの額装限においては、ストレインゲージ(2)と物体(1)との接着に問題があり、物体(1)の歪みにストレインゲージ(2)が正しく対応しない不具合が生じやすい。特に熱的環境の厳しい人工衛星にストレインゲージ(2)を用いるとき、

#### 時間昭60-6811(2)

しばしば物体(1)とストレインゲージ(2)の接着が、はがれるという不具合が発生した。このためストレインゲージ(2)を薄膜化して接着性を良くするなどの工夫が行われているがいずれも上記問題を完全に解決することができず、この種装備の改良が望まれていた。

この発明はこの様な従来の歪観測装置における 問題点を改善するもので、以下図を用いて詳述す る。第2回はこの発明の一実施例の構成図、第3 図は歪検出器の構成図、第4回は光信号処理機構 の構成図である。

図中(1)は物体(例えばアンテナの反射鏡)、(5)は物体(1)に固着された飛検出器、(6)は光信号処理機構で第1のファイバケーブル(7)及び複数のファイバを集束した第2のファイバケーブル(8)経由上記張検出器(5)へ接続される。(9)は上記第1のファイバケーブル(7)の一端の送光部で、その端面から光低が放射される。(0)は送光部(9)の光軸上に確かれたレンズ(例えばロッドレンズ)、(11)は上記送光部(9)とレンズ(10を固定し、物体(1)に固着された

悲板、Wall上記第2のファイバケーブル(8)の末端を2次元アレイに配列した受光部で物体(1)に固発され上記レンズ(10に対向して健かれる。(13は光源(例えば半導体レーザ)で光(10を発生する。(5)は上記第2のファイバケーブル(8)の他の末端部をアレイ状に配列した投光部、Wallとの投光部(9)から送出される光(10をレンズ(10)軽由受光して低気信号に変換する光電変換素子(例えばCCD)。(18はこの光電変換素子)例を1、その結果をワイヤ(17)軽由送出するコンパレータである。

なお、上記第1のファイバケーブル(7)、送光部(9)、レンズ(10)、基板(1)、第2のファイバケーブル(8)及び受光部(2)で歪検出器(5)を構成し、上記光源(3)、投光部(3)、光電変換素子(4)、レンズ(4)、ワイヤ(7)及びコンバレータ(4)とで光信号処理機構(6)を構成している。

次にこの発明の動作を説明する。第2図において飛校出器(5)が物体(I)に間着しているから第1図のストレインゲージ(2)と同じように物体(I)の能み

が歪検出器(5)に伝達される。

さて、第4図の光源(33から送出された光明はレンズ100で集束されて第1のファイバケーブル(7)へ入射する。そして第3図の送光部(9)から光明をレンズ(100へ送出し、レンズ(100で集束した後、受光部(5)へ入射させる。物体(1)に歪みの無いとき上配光(1)は受光部(12の中央部に入射しているが、物体(1)に歪みが生じたとき悲板(1)と受光部(2)の位置関係が歪むから光明は受光部(2)上で変位する。

したがって、第 4 図において上記第 2 のファイバケーブル(8)の投光部間から送出される光明は上記受光部(12)上の変位に相当する位置に現われる。この光(4)を光電変換素子によって光電変換し電気信号をコンパレーク(3)に送出する。このコンパレータ(3)において複数の光電変換素子間の上記電気信号を調らべ、信号を出力している光電変換素子間を特定すれば上記物体(1)の歪みによる送光部(9)と受光部(3)相互間の変位を検出することができる。

以上説明したようにこの発明によれば送光部(9) と受光部(2)が分離されているため、繰り返し発生 する物体(1)の 歪みに対し、機械的に劣化することなく安定した動作を行う事ができる。 さらに送光部(9)と物体(1)及び受光部(2)と物体(1)との固新部分に機械的応力が加わらないから、はがれるという不具合が発生しにくいという利点が生ずる。

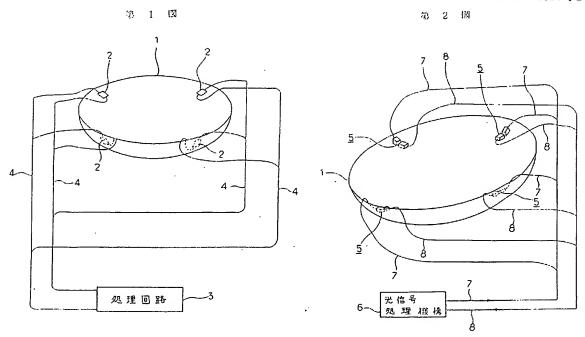
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の飛視測装機を示す构成図、第2 図はこの発明の一要施例を示す構成図、第3図は この発明による飛検出器の構成図、第4図はこの 発明による光信号処理機構の構成図である。図中 (1)は物体、(2)はストレインゲージ、(3)は処理回路、 (4)はワイヤ、(5)は歪検出器、(6)は光信号処理機構、(7)は第1のファイバケーブル、(8)は第2のファイ バケーブル、(9)は送光部、(10はレンズ、(11)は基板、 (12は受光部、(4)は光源、(4)は光、(5)は投光部、(4)は光電変換素子、(15)はワイヤ、(48はコンパレータ である。

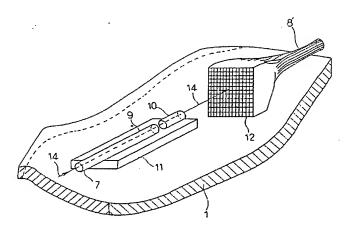
なお、図中同一または相当部分には同一符号を 付して示してある。

代型人 大 岩 増 堆

## 特開昭60-6811(3)



第 3 国



# 特開昭60-6811 (4)

